

平成 25 年 6 月 29 日

各 位

(一社) 日本溶射学会 関東支部
支部長 高橋 智
[公印略]

**(一社) 日本溶射学会 関東支部
平成 25 年度 第 1 回講演会開催のお知らせ**

下記の要領で平成 25 年度第 1 回講演会を開催いたします。各位におかれましては、是非ご参加いただきたくご案内申し上げます。

日 時 平成 25 年 7 月 29 日 (月) 13:30~17:00
会 場 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス
会議室 D・E
(東京都千代田区外神田 1-18-13
秋葉原ダイビル 12 階)

参加費 3,000 円、但し学生は無料

申込方法

電子メールにて、「第 1 回講演会参加希望」と題し

①ご芳名、②ご所属機関、③懇親会ご出欠をご連絡下さい。

【申込先】高橋 智 (E-mail : takahashi-satoru@tmu.ac.jp)

【申込期限】平成 25 年 7 月 22 日 (月)



————— プログラム —————

13:00~	受 付		
13:30~13:50	開会の挨拶・自己紹介		
13:50~14:30	「橋梁の防食技術と現状」	防食溶射協同組合 顧問	大塚 洋
14:30~15:10	「ドイツ ユーリッヒ研究所での研究について」	一般財団法人 電力中央研究所 エネルギー 技術研究所	岡田 満利
15:10~15:30	休 憩		
15:30~16:10	「大気プラズマ CVD による透明酸化物半導体の成膜」	(独) 物質・材料研究機構 先進高温材料ユニット	渡邊 誠
16:10~16:50	技術紹介 「海外における溶射技術の動向」	スルザーメテコジャパン株式会社 技術開発部	藤森 和也
16:50~16:55	次回開催案内		
16:55~17:00	閉会の挨拶		
17:30~20:30	懇親会 「麴蔵 秋葉原店」、5,000 円/人 (飲み放題!)		

以上